

電気電子工学委員会デバイス・電子機器工学分科会
エレクトロニクス産業と学術小委員会(第 25 期・第 3 回)
議事録

1. 日時 令和 4 年 4 月 14 日(水) 15:00 - 17:00

2. 会場 遠隔会議(横浜国立大学)

3. 出席者: (13 名)

大橋委員*、中野委員*、森委員*、為近委員*、小野寺委員*、小山委員*、高木委員*、富永委員*、若林委員、山本委員、藤島委員、小林委員、横田委員

(*は分科会委員、他は学術小委員会委員、敬称略) ※委員全 14 名中 13 名参加により、成立。

4. 議事

1) エレクトロニクス産業と学術小委員会 第 2 回議事録 確認

委員長から、第 25 期デバイス・電子機器工学分科会「エレクトロニクス産業と学術小委員会」の第 2 回の議事録について紹介された。

2) エレクトロニクス産業の今後について各ワーキンググループ(WG)での議論内容の共有と議論

前回の小委員会会議で組織した ①人材育成 ②エコシステム ③産学連携 の3つの課題別 WG において、今回までにそれぞれグループごとに議論した内容を紹介し、議論した。

- ① 人材育成 WG については、自分達に何ができるかという視点でのいくつかの提案があり、それについて質疑応答がなされた。
- ② エコシステム WG については、エコシステム形成の要件を論じ、これについて質疑応答がなされた。
- ③ 産学連携 WG については、今後の産学連携の在り方など未来志向の施策を論じ、これらについて質疑応答がなされた。

3) 今後の進め方について

本日議論した内容について、全体をまとめる方向で各自が考え、意見を 23 日までに委員長に送ることとした。

4) 次回の小委員会の日程

次回(第 4 回)のエレクトロニクス産業と学術小委員会は、5 月 26 日(木)18:00 から開催されることになった。

以 上